

2019年12月23日

2019年度JIS原案作成委員会(1)  
委員関係各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会  
2019年度JIS原案作成委員会(1)  
委員長 松坂 修二

第2回2019年度JIS原案作成委員会(1)  
委員会開催のご案内  
(遠心法による粒子付着力測定方法)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

第2回本委員会を下記にて開催致しますので、ご多用のところ恐縮ですが、出席賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

日時 : 2020年2月14日(金) 12:50~15:00  
場所 : 種苗会館6階会議室(協会東京事務所上)  
東京都文京区本郷2-26-11  
最寄駅: 東京メトロ丸の内線 本郷三丁目 徒歩3分  
連絡先: (一社)日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保  
TEL: 03-3815-3955 email: okubo@appie.or.jp

議題 : 1. 共通試験条件と試験結果の検討  
2. JIS原案(本文および解説)の記載内容の検討

以上